

(11) Publication number:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Generated Document.

(21) Application number: 61078095

(51) Intl. Cl.: G03G 15/04

(22) Application date: 07.04.86

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

16.10.87

(84) Designated contracting

(71) Applicant: CANON INC

(72) Inventor: KIMIZUKA JUNICHI INUYAMA SATOHIKO

SOYA TAKASHI

(74) Representative:

CONTROL DEVICE (54) LIGHT QUANTITY

(57) Abstract:

step and then comparing the quantity control of the quantity of a laser beam phenomenon. of detected light with the delay of a by changing a laser current by one PURPOSE: To reduce an error at the fixed time for converging a transient

detected by a detecting photodiode 8, beam outputted from a laser 1 is CONSTITUTION: The quantity of a

stored in a ROM14-2 in accordance driving currents of the converter 15 converging the transient variation of passage of a waiting time for one bit, the current of the laser 1 is 01W09 of the MPU14 are changed by adjusted. If the values of output ports laser 1 through transistors 22, 25, 26, so that quantity of the laser beam is constant current circuit 20 through a converted 15 and supplied to a with light quantity switching signals the laser beam is detected. and amplifiers 19, 21, the quantity of increased like steps, and after the to control the driving current of the current/voltage converting circuit 18 the MPU14. The output signal is D/A the reference value is outputted from S1WS3 and a signal corresponding to selected out of plural reference values compared with a reference value MPU14, the digital signal is A/D converted in a microprocessor arithmetically amplified 13 and then

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-235975

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)10月16日

G 03 G 15/04 # H 01 S 3/103 116

8607-2H 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 光量制御装置

②特 願 昭61-78095

20出 願 昭61(1986)4月7日

砂発明者 君塚砂発明者 犬山

純一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

 隆志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

②出願人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 谷 義 一

明 和 音

制御装置.

1. 発明の名称

光量制御裝置

(以下、余白)

2. 特許請求の範囲

1)

- a) 発光素子から照射される光ビームの発光光量を変化させる光量変化手段と、
- b) 前記発光光量を検出する光量検知手段と、
- c) 該光量検知手段の出力値とあらかじめ設定 した参照値とを比較する比較手段と、
- d) 該比較手段の比較結果に応じて出力ディジタル信号を変化させる信号出力手段と、
- e) 該信号出力手段からの前記出力ディジタル信号に応じて前記光量変化手段を制御する光量 制御手段と、
- f) 前記信号出力手段で前記出力ディジタル信号を変化させてから、前記比較手段での前記比较を行うまでの時間を所定の時間だけ遅延させる遅延手段とを具備したことを特徴とする光量

* 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、発光素子、特に半導体レーザ等のレーザの光量を制御する光量制御装置に関する。

[従来の技術]

レーザビームブリンタやレーザ復写機のように、感光ドラムをレーザビームで走査して文字・ 画像の情報を記録媒体上に記録するレーザ走査方 式の記録装置では、感光ドラムを交換する際に、 各感光ドラム毎に感度のばらつきがあるので、そ の感度特性に応じてレーザ光量を切換える必要が ある。

このための光量制御装置としては、例えば特別 昭56-106259号で開示されたようなものが知られ ている。この種の従来装置では、一般にレーザ光 量検知出力を参照電圧と比較するコンパレータを 複数個設け、感光ドラムユニットから取り出した 感度信号をデコードし、デコードした感度に対応 したコンパレータ出力を使ってレーザ光量が規定

本目的を達成するため、本発明は発光素子から 照射される光ピームの発光光量を変化させる光光量を 変化手段と、発光光量を検出する光量を 放出する光光量を検出する光量を 放出する光量を を出力がしたがいいいでする をいいではいかがいいでででいいです。 をいいではいいではいいではいいではいいでは、 はいいではいいではいいではいいではいいでは、 はいいではいいではいいでは、 はいいではいいでは、 はいいではいいでは、 はいいではいいでは、 はいいでは、 はいいでは、

[作用]

本発明では、発光素子から照射される光ピームの発光光量を変化させる光量変化手段と、 その発光光量を検知する光量検知手段と、光量検知手段の出力値とあらかじめ設定した参照値とを比較する比較手段と、比較手段の比較結果に応じて出力ディジタル信号を変化させる信号出力手段と、信号出力手段からの出力ディジタル信号に応じて上

値になっているか否かを判断し、この判断に応じ てレーザ光量の制御を行っていた。

また、上述のレーザ光量を制御する際に、各ページ間で光量をセットし、1ページ間ホールドするという制御方式が一般に用いられている。このような場合に、比較的長時間、一定光量を保持させるための安定なホールド回路として、D/Aコンパータを用いたディジタルホールド回路が用いられる。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、このような従来の光量制御装置では、光量制御を行う場合に、ディジタル的に 1 ステップづつ階段状に光量を変化させることになり、その変化の際に過渡現象が生じ、それが制御上の誤差の要因になっていた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去し、階段状に光量を変化させる場合の過渡現象が光量制御上の誤差にならないような光量制御装置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

述の光量変化手段を制御する光量制御手段とを具え、タイマの如き遅延手段により、信号出力手段で出力ディジタル信号を変化させてから、比較手段での比較を行うまでの時間を所定の時間だけ遅延させる。

このように、光量を制御するための出力信号を 変化させた後、光量と参照値の比較を行うまでに 一定の遅延時間を設けたので、光量を変化させる ときの過渡現象が減少し、制御誤差を減少させる ことができる。

[実施例]

以下に図面を参照して本発明の実施例を詳細に 説明する。

第1図は本発明実施例の基本構成を示す。本図において、 a は発光素子 b から照射される光ビームの発光光量を変化させる光量変化手段、 c はその発光光量を検知する光量検知手段、 d は光量検知手段 c の出力値とあらかじめ設定した参照値とを比較する比較手段、 e は比較手段 d の比較結果に応じて出力ディジタル信号を変化させる信

号出力手段、および f は信号出力手段 e からの出力ディシタル信号に応じて光量変化手段 a を制御する光盤制御手段である。 g は信号出力手段 e で出力ディシタル信号を変化させてから、比較手段 d での比較を行うまでの時間を所定の時間だけ遅延させる遅延手段である。

第2図は本発明の一実施例の回路構成を示す。 本図において1はレーザ発生手段としての半導体 レーザ(以下、レーザと称する)であり、記録画 像信号VIDEO に対応したレーザピームを発生す る。2はレーザ保護ダイオード、3はオーバ シュート防止抵抗、4.5.6および7は周波数 特性補正用のコンデンサと抵抗である。これらの コンデンサと抵抗4~7はレーザ1とレーザ駆動 回路間の接続線が長い時はその線の両端に接続する。

8 はレーザ 1 から発生した光量を検出するための光量検知手段としてのレーザ光量検出用フォトダイオードである。 9 はフォトダイオード 8 の感度ばらつき補正用可変抵抗、10はフォトダイオー

タ、27~30は抵抗である。31はトランジスタ26のベースに接続するNAND(否定積)回路、32はNAND回路31の入力端の一端に接続するOR(論理和)回路であり、これらの回路18~32によりレーザ1を駆動する駆動電流を制御する光量変化手段を構成する。

33~36はマイクロブロセッサ14の入力端であり、13は光量制御開始信号APCST が印加される端子、14~36は光量切換信号 S 1~ S 3 が印加される端子である。37はレーザビーム偏向用回転多面鏡(図示せず)を回転させるモータ(図示せず)が規定速度で回転していることを示すスキャナレディ信号 S C N R D Y が印加される端子であり、NAND回路31の一方の入力端に接続している。38は記録画像信号 V I D E O が印加される端子であり、O R 回路 32の一方の入力端に接続している。 20の中のコンデンサ 39は D/A コンバータ 15の出力変化時に生ずる波形のオーバシュートを防止するものである。

以上の構成において、レーザ1から出力した

ド 8 の負荷抵抗である。11 および12は抵抗、13は 演算増幅器(オペアンブ)である。

14は A/D (アナログ・デジタル) 変換を行う A/D コンパータ14-1 や感光体の特性に応じたデジタル参照値(比較値)を記憶している記憶手段としての ROM (リードオンリメモリ)を内蔵するワンチップマイクロブロセッサであり、あらかじめ内部のプログラムメモリ(図示しない)に格納した第3 図に示すような制御手順に従って、本発明に係る比較動作を行う比較手段や信号出力手段、光量制御手段および遅延手段の機能を有する。

15はマイクロブロセッサ14のデジタル出力をアナログ信号に変換するD/A(デジタル・アナログ)コンパータである。16および17はD/A コンパータ15の基準電流決定用抵抗である。

18は演算増幅器19を用いた電流電圧変換回路、 20は電流電圧変換回路18の出力側に接続され、演算増幅器21とトランジスタ22を用いた定電流回路 である。23.24 は周波数特性改善用のコイルと抵 抗、25.26 は電流スイッチを構成するトランジス

レーザピームの光量はレーザ光量校出用フォトダイオード 8 で検出され、フォトダイオード 8 の検出は演算増幅器 13で増幅された後、マイクロブロセッサ 14内のA/D コンパータ 14-1 でデジタル信号に変換される。このデジタル信号は、ROM 14-2 にあらかじめ記憶された複数の参照値の中から光量切換信号 S 1 ~ S 3 に応じて選択された参照値と比較され、この参照値に対応するデジタル信号がマイクロブロセッサ 14から出力される。

マイクロブロセッサ14から出力されたデジタル信号はD/A コンパータ15でアナログ信号に変換された後、電流電圧変換回路18を通って定電流回路20に供給され、トランジスタ22,25,26を介してレーザ1の駆動電流を制御し、レーザ光量が調整される。

次に、第3図のフローチャートおよび第4図の タイミングチャートを参照して、第2図のワン チップマイクロプロセッサ14の動作を説明する。

まず、端子33に光量制御開始信号APCST が印加

されると、マイクロブロセッサはそれが立上りのエッジ部分か否かを調べる(ステッブ100,101)。なお、第3図の図中、I1~I3、I4は入力ポートを示す。また、上述の信号APCST は画像記録を開始する直前に出る信号であり、連続記録が行われる場合は各ページの間に発生する。だが、1ページ毎でなくてもよい。

光量制御開始信号APCST の立上り部を検知した時は(ステップ101)、マイクロブロセッサ14の内部タイマTM1 をスタートさせ(ステップ102)、出力ポート01~03をクリアし(ステップ103)、出力ポート010 をオンにする(ステップ104)。

その出力ポート010 は0R回路32の入力端子に接続しているので、出力ポート010 がオンとなった時に、スキャナレディ信号SCNRDYがすでにオン状態となっていれば、トランジスタ25および28で構成される電流スイッチはレーザ1 に駆動電流を流す方向に動作する。

次に、感光ドラム (図示しない) の感度を示す 光量切換信号 S 1 ~ S 3 を入力ポート [1 ~ [3

7111).

出力ポート 01~09の値が1 ビット変化すると、定電流回路 20の出力電流値が変化し、第4図に示すように、レーザ1 の電流(レーザ駆動電流)が 階段状に1段アップ(上昇)する。この時、D/Aコンバータ15のセッティングタイムディレーや演 増幅器 19.21 の立上りの遅れ、オーバシュート等が発生することがある。これを示したのが、第4図のAに示す波形である。そこで、レーザ光量を検知するため、待ち時間 t 1 を持たせる(ステップ112)。

次に、タイマTM1 があらかじめ定めた規定時間に達したか否かを判断し (ステップ113)、規定時間に達していれば、タイマTM1 を停止させ (ステップ114)、再び最初のステップ100 へ戻る。

一方、ステップ 110 が肯定判定のとき、すなわちA/D コンパータ 14-1 の A/D 変換値の方がメモリ M 1 に格納されているデータより大のときには、直ちにステップ 113 へ飛び、また、ステップ

から取り込み、デコードする (ステップ105)。 統いて、このデコードの結果に対応する ROM14 - 2 中に記録されているデータ (参照値)を選択して、これでは、選択した光量制御用参照値であるデータを図示しない内部メモリ M 1 に格納する (ステップ107)。ここまで処理すると、再び最初のステップ S101に戻る。

次に、光量制御開始信号APCST の立上り部でない場合について説明する。この場合は、ステップ100.101 は否定判定となるので、ステップ108 に進み、上述のタイマTM1 が動作中か否かを判断し、動作中でなければ、ステップ109 で出力ポート010 をオフにし、再び最初のステップ101 に戻る

タイマTM1 が動作中であれば(ステップ108)、アナログ入力ポートAN1 のデータをA/D コンパータ14-1 で変換したA/D 変換値とメモリ M 1 に格納されているデータ(参照値)とを比較し、A/D 変換値の方が小さければ(ステップ110)。出力ポート01~09の値に1ビットを加算する(ステッ

113 でタイマTMI が終了していないときには、そのまま最初のステップ100 へ戻る。

第2図のマイクロブロセッサ14の出力ポート01 ~09は9ピットパラレルポートで示しているが、 市販のマイクロプロセッサでは8ピットバラレル ポートのものが多い。そこで、9ピットパラレル 出力のうちの下位8ピットを1つのパラレルポー トから出力し、最上位1ピットを別のポートから 出力すると、特に出力が(OFF) H から(100) H に 変化する時に、一時的に(1FF) H となることがあ り、レーザ1に過大電流が流れる不都合が生ず る。よって8 ピットパラレルポートのものを使用 するときには、第5図に示すように、上位8ビッ トを1つのパラレルポートとし、最下位1ピット を別のポートから出力する。または、この場合、 D/A コンバータ15の入力ポートに9ピットのラッ チ回路(図示しない)を設けても同様な効果が得 られる.

上述の実施例ではレーザの駆動電流を制御して 光量を制御したが、レーザピームをフィルタ等に 通して光量を制御することもできる。これは液晶 に印加する電圧値やデューティ比を制御すること により透過光量を制御したり、絞りをかえること により達成できる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、レーザ 電流を1ステップ変化させた後、過渡現象が収束 する一定時間t1の遅延を持たせて、検出光量の比 較を行うようにしたので、レーザ光量制御時の誤 差を顕著に減少させることができる効果が得られ る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の基本構成を示すプロック図、

第 2 図は本発明実施例の回路構成を示す回路 図

第3図は第2図の実施例の動作を示すフローチャート、

第4図は第2図の実施例の出力のタイミングを 示すタイミングチャート、 第5図は本発明の他の実施例の要部の構成を示すプロック図である。

1 …レーザ、

2 … レーザ光量検出用フォトダイオード、

13,19,21… 演算增幅器、

14…マイクロブロセッサ、

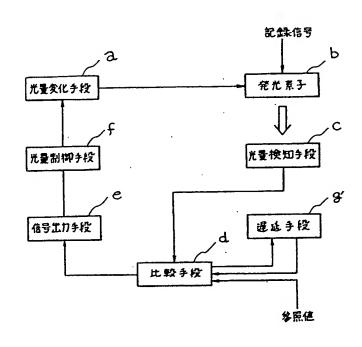
14-1 - A/D コンパータ、

14-2 ... ROM .

_15--D/A コンパータ、

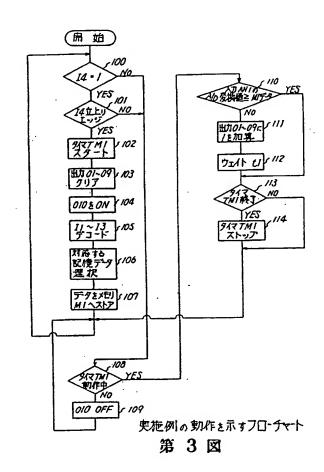
18… 電流電圧変換回路、

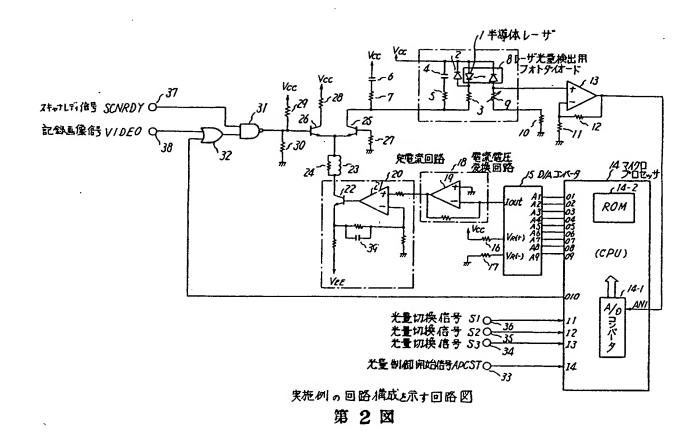
20…定電流回路。

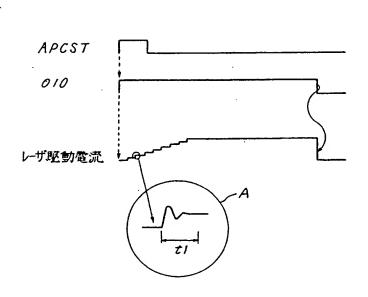


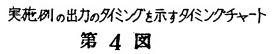
実施例 の基本構成を示すプロック図

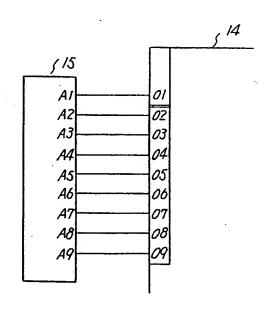
第1図











実施例の要部の構成を示すブロック図

第5図